EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 54146633

PUBLICATION DATE

16-11-79

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER : 10-05-78 : 53054444

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR: YAMADA TAKEHIRO;

INT.CL.

: B41J 3/04

TITLE

NOZZLE HEAD FOR INK-JET RECORDING

ABSTRACT: PURPOSE: To heighten the accuracy of the dimensions of a nozzle hole, by unifying a substrate provided with a groove for a nozzle and a cover plate covered on the substrate

by means of electrostatic junction without using adhesives, solder, etc.

CONSTITUTION: A substrate 7 particularly consisting of a Si single crystal is groovemolding worked at high accuracy by means of photo-etching technique. With the joining surfaces of a cover plate 8 consisting of borosilicic acid glass with the coefficient of thermal expansion approximately similar to the substrate 7 and the substrate 7, thus degrees of plane ar each attained excellently, and the roughness of the surfaces is finished in the degree of 0.1 µm. The substrate 7 and the cover plate 8 are stacked, and held between electrodes 15, 16. The whole is heated until the temperature reaches approximate 400°C, and approximate 1000V voltage is applied from a power source 17 so that the electrode 15 become to + and the electrode 16 to -. Currents flow through an ammeter 18 at the beginning but reduce after several minutes, and electostatic junction is completed.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

即日本国特許庁(JP)

- @公開特許公報(A)

①特許出願公開: 昭54—146633

識別記号 50日本分類 103 K 0

庁内整理番号 6662-2C

砂公開 昭和54年(1979)11月16日 発明の数 1 審查請求 未請求

(全 6 頁)

⊕インクジエツト記録用ノズルヘッド

图353-54444

昭53(1978)5月10日

嶋田智

日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所內 川上實児

日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所內

松田泰昌

日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所內 高妻泰作

日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所內

寒河江正次

日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

同 土井哲夫

> 日立市幸町3丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内--丁目 5

番1号

四代 理 人 弁理士 武顕次郎

インクジエット記録用ノズルヘッド

(1) ノメル用の帯を有する基板と、この基板に被 8つて前配得の部分にノメル穴を形成する発板と 要備えたインクシエット記録用ノズルヘッドにお いて、前記基板と強板とは互いに発覚結合が可能 p対質の組合せからなり、この両者は静電接合に、 な立一体化されていることを特徴とするインクジ

23時許請求の範囲第1項において、前記茲根と 前配蓋板とは何等の無路役派奴を有することを特 ほとするインクジェット 記录用ノメルヘッド。

3、特許請求の範囲第1項において、前記基板の 対質は半導体であり、前記盤仮の材質は硼硅酸ガー **ラスであるととを特徴とするインクジェット記録** 用ノスルヘット。

4... 特許請求の範囲第1項において、前記基根の ... 材質は半導体であり、前配温板の材質はセラミッ... **! ふであることを特徴とするインクジェット記録**

用ノメルヘッド。

1

特許請求の範囲第1項において、前記畫板は 2枚の基板の間に挟まれ、前記律は各基板の蓋板 餌に形成されているととを特徴とするインクジェ ツト記録用ノメルヘッド。

6. 特許請求の範囲第1項において、前記基板は 2枚の蚤板の間に挟まれ、前紀帯は基板の両面に 形成されていることを特徴とするインクジェット

7、 特許級求の範囲第1項において、前記基金は 2 枚の蓋板の間に突まれ、前記得は蒸板を貫通し て形成されていることを特徴とするインクジェッ ト紀母用ノメルヘッド。

発明の辞册な説明

本発明は、インクをノズルから受射して記録用 紙等に所要の記録を行なりインクジェット記録録 遺に用いられるノメルヘッドに係り、特にそのノ ズルヘッドを構成する旅艇と飛根との接合に関す

第1図は既に提案されているオン・デマンド型

No. of the last of

のインクジェット 記録装置の一例を示す。 1 はインクジェット記録用のノズルヘッド、 2 はインクタンク、 3 は装面に記録紙を巻き付けたブラテンである。

インクタンク2は上下2段に分離されており、 下段のインクタンク2トの中間部にはフイルタイ が設けられている。このフイルタイの下側の盆と 上放のインクタンク2zとは速通管5により速通 されている。そして、フイルタイの上側の盆と前 記ノズルヘッド1とは毛細管6によつて速通されている。

外部から、上段のインクタンク 2 a に供給されたインクは、連通管 5 を通つて下段のインクタンク 2 b に入り、そこでフイルタ 4 により確遇された後、毛細管 6 を通つてノズルヘッド 1 に供給される。

ノズルヘッド1は、第2図および第3図にその 詳細を示すように、基板7と、蚕板8と、圧電振動子9とから構成されている。第2図は圧電振動 子9を省略し、蚕板8が透明なものとして面かれ 特別 昭54-146633(2) ている。基板でには所定形状の群が形成されてか

り、これに徴収 8 を被せることにより、インタを め 1 0、抵抗部 1 1、 ポンプ 室 1 2、 ノメル穴13 が形成される。 愛板 7 の各 ポンプ 度 1 2 に相当す る部分の表面には、それぞれ圧電振動子 9 が接着 されている。

毛細官6によりノズルヘッド1のインク溜め10 に供給されたインクは、抵抗通路11を通つでが ンプ呈12に入る。一方、 それぞれの圧電振動子 9 は記録指令に応じてベルス電圧により選択的K 配動されるようになつてかり、 これが駆動される と、第3図に示すように強低8が変形してポンプ 盆12の容積変化が起こり、ノズル穴13から1 ンクジェント14が噴出する。 このインタジェナ ト14はブラテン3上の記録紙に当たり、 所定の 記録が行なわれる。

このような要量により良好な記録を行なりためには、インクジェットの液荷径を100 μm β (ら い に する必要が あり、 そのためにはノメル穴が 0 ~ 100 μm β 程度の相当小さなものとし、しか 6

3%37

その寸法精度をきわめて高いものとする必要がある。しかしながら、従来は基根と蓋根とを有機接 満瀬中半田等を介して貼り合わせていたため、こ の優着刑等がノメル穴内に入り、ノメル穴の断面 検を変化させたり、ノメル穴をつまらせたり する トラブルが生じぬく、また、これに伴ない、 複数 のノメル穴を均一な断面段に仕上げることがむす かしいという問題があつた。

本発明の目的は、上配した従来技術の欠点を除き、寸法精度の高いノズル穴を有するインクジェット記録用ノズルヘンドを提供するにある。

この目的を選成するため、本発明は、ノズル用の帯を有する基板とこれに被さる凝板とを、 接着剤や半田等を用いることなく、 解電接合により一体化したことを特徴とする。

以下、本発明の一実施例を図面を容照して辞述 する。

第4回は、本発明の一変施例に係るノメルヘッドを、その製造方法と共に示す。ノメル用の神を 形取した基項7に蓋板8が發せられてノメル穴13 していないことが確認された。また、接合強度は、 していないことが確認された。また、接合強度は、 している引きはがす際に両者の一部が破壊するほど 大きなものであつた。とのようにして静電接合 である。 ないでは、ボンブ窓に相当する部 である。 を表面に圧電揺動子を接着することにより、ノ

を対え、整板として用いられる例を吸ガラスは、 を対力ンとほぼ同じ無影張係数を有してかり、シ が対力ン表板と野電結合する段に、高級にしても無 対力となくて好む。

正記実施例では、番板としてシリコンを、蓋板 正記実施例では、番板としてシリコンを、蓋板 に記載がラスを用いたが、番板としてシリ コン、グルマニウム等の半導体、確積としてセラミックスを用いることもでき、これら以外にも静 直接合が可能な誘板及び確板の材質の組合せがあり、好ましいものを例示すると次数のとかりであ

基 极	遊 极一
鉄、ニツケル系低級場合金 (例えばコパール、ファーニ)	·
A 40	左の金属に近い熱影張係数 を有するソーダガラス

時間接合可能な材質の組合せは米國特許第339 7278 号明細書によれば、これ以外にも次のよう

材質の組合せ	·通证密度(uA/mm²)	時間份	温度口
81~ 石英	10	1	90 C
81~ 77177	5	2	450
Si~ サファイア	1	1	650
Ge ~ 硼硅酸ガラス	3	2	450_
GaAs ~ソフトガラス	2.5	3	400
A』シートー研硅酸ガラス	1	10	400
Ptフォイル〜ソフトガラス		1 6	400
Beシートーガラス	2.5	5	400
TIシート〜ガラス	100	5	400
Pa~ガラスセラミクス			

アメルヘットの製造に選する材質の組合せは、 資金加工の容易さ、平面仕上げの容易さ、反高許 資金度、入手の容易さ、コストなどを考慮して選 資金なる。

第 5 凶及び部 6 図は本発明の他の実施例を示け、これの場で、2 枚の馬根で入れ、7 Bの間に、2 枚の馬根で入れ、7 Bの間に、7 Bの間に、7 Bのでは、7 Bのでは、7 Bのでは、7 Bのでは、7 Bのでは、7 Bのでは、第 2 図及では、第 2 図及では、2 Bにんのののののでは、2 Bにんのののののでは、1 Aでは、1 Bを形成がする。には、1 Bにんののでは、1 Bにんのののでは、1 Bにんののでは、1 Bにんのでは、1 Bにんのでは、1

薄7.異は、この実施例に係るノズルヘッドを契

3 C

造する祭の基板 7A 、 7B と獲板 8 との舒電級合法を示す。基板 7A 、 7B の外級団上には + 電係 1 5 A 、 1 5 B を接触させ、愛板 8 には基板 7 A 、 7B の端面から突出する部分 8 a を設け、そとに - 電価 1 6 を接触させる。その他、接合面の仕上げ、温度、電圧、時間等は第 4 図に示した実施例の場合と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

この実施例では、圧電振動子が高板のポンプ室 に相当する部分の外表面に接着されており、この 圧電振動子を接着する部分の高板の厚さは、エッ テングによつて、海くしかも特度よく仕上げるこ とができるので、圧電振動子に加える助振電圧が 小さくても効率のよいポンプ作用を得ることができる。

部 B 図は、本発明のさらに他の実施例を、その 製造方法と共に示す。 この実施例は、 2 枚の基根 8 A , 8 B の間に 1 枚の塩根 7 をサントウイッテ 状に挟んで、 互いに が電接合したものである。 基 根 7 には、両面に第 2 図及び第 3 図に示したもの

8:17

49 0月 四54-146633(4)

と何碌な井が形成されている。とのようにしても 2列のノメル穴13A、13Bが形成できる。 基板 7 の両面に形成する神は、周間マスクアライナー を用いれば、フォトエッテング 伎により約 10 Am 以下の位置すれて形成することができるので、こ の尖施例のものは第6回及び第6回に示す実施例 のものに比べて、上下のノメル穴 1 3 A , 1 3 B の 位置すれ精度が高い点で使れている。その他の構 成及び製造方法は第4図に示す実施例と同様であ るので、同一部分には同一符号を付して説明を劣 略する。

第9回は、本発明のさらに他の実施例を、その 製造方法と共に示す。 2 枚の蓋板 8 A . 8 B の間 に1枚の基根了を挟んで互いに舒電接合した点は 第8図に示すものと同様であるが、との実施例で は、基板了の異が基板了を貧通して形成されてお り、ノメル穴13は1列である。このようなノメ ルヘッドを製造するには、まず、第10図に示す よりに、基板了にそれを貫通する所定形状の穴を エッテング又は打板加工等により形成し、この基

极了の両面に盗扱 8人 、8日を重ね合わせて計画 接合した後、第10図のX-X額に沿つて切断す ればよい。その他の構成及び製造方法は第4四K 示す実施例と同様であるので、同一部分には同一 符号を付して説明を省略する。

第11回は、本発明のさらに他の実施例を、さ の製造方法と共に示す。この実施例は、基柢 7 と との基板 7 と同じ材質の亜板本体 8 b とのM に # い接合板 8cを挟んで互いに野電接合したもので 羅根本体 8bと接合板 8cとで蓋板8が構成され ている。その他の構成は第4図に示す実施例と異 碌であり、また静電接合の誤の電圧のかけ方は第 7図の場合と同様であるので、同一部分には馬戸 符号を付して説明を省略する。なか、との実施外 にかいて、接合板 8c は予め遺板本体 8b に萬意 法ヤスパッタリング法 で被着させることによ^{り身} 成してもよい。その場合は蓋板本体 8b は透析。 と別の材質で構成することができる。

第 1 2 図は、本発明のさらに他の実施例を示す● この実施例は、基根 7 のインクが触れる^{部分に豊}

実性の保護被膜 19を設けたものである。との保 護证額 19の材質は例えば SiO 2 等が 好ま しくご スパッタリングや CVD 法等により基板 7に 被滑 させることができる。保護被膜 19を設ける理由 は、甚低としてシリコンのようなアルカリに努い ものを用いると、インクが毎アルカリ性であるた め、インクによつて盗破が役かされるかそれがあ るからである。また、シリコン等の表面はインク をはじく性質があるが、 SiOz 等の保護 被額を設 けるとインクのほれ性がよくなる。

第 13 辺は本発明のさらに他の実施例を示す。 この実施例は、港板「と蚕板8の両方に耐食性保 護被膜1g人,1gBを設けたものである。

なか、上記第 1 2 図及び第 1 3 図に示す各実施 例の説明において、上記以外の確成は第4回に示 ナ実施例と同様であるので、同一部分には同一行 母を付して説明を省略する。

以上説明したよりに、本発明によれば、ノメル 用の得を有する基板とこれに彼さる無板とが舒進 接合により一体化されているので、従来のように

ノズル穴内に接着刑等が侵入することがなく。 メル穴の寸法権度を高くすることができ、^{且つば} らつきを小さくすることができる。したがつて ・設細なインクジェットを正確に検射して鮮男など 緑が得られる。 ្ទ្រក់ 🥬

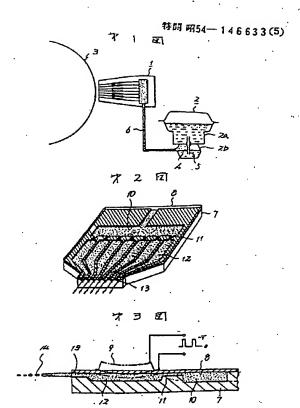
図面の簡単な説明

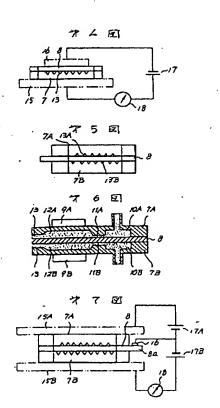
第1回はオン・デマンド型のインク^{ジェスト屋} 母接度の一例を示す概略構成図、第2図及び[€] 図は第1図の装置に用いられるノメルヘッド^{の便} 視図及び経断面図、第4図は本発明の一実産界外 係るノズルヘッドを製造方法と共化示す正置原 第5図及び第6図は本発明の他の実施例**に生る**。 ズルヘッドを示す正面図及び経断面図、^{無不識認} その製造方法を示す正面図、第8図及び無9個点 それぞれ本発明のさらに他の実施例に係る人 ヘッドを製造方法と共に示す正面図、第一〇章 第9回のノメルヘッドを製造するのに^{用いら} 多板の水平断面図、第 1 1 図ないし第 1 3 回り れぞれ本発明のさらに他の奥路例に係る ッドを示す正面図である。

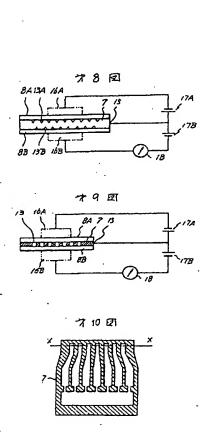
・ ₇ A , ^{7 B …} … 基根、 8 , 8 A , 8 B … … 13.13 A ,13 B … … ノ ズ ル 穴

代理人 并發士 跃 遊次









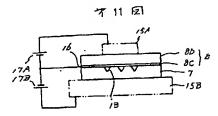
第1頁の続き

同

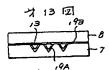
⑩発 明 者 西原元久

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内 山田剛裕

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所內







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.